



平戸の大仏 絵はがきコンクール

作品募集

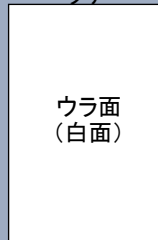
地球環境科学部
マスコットキャラクター
◎じおたん



平戸の大仏
QRコード



タテ



タテヨコの向きは
どちらでも応募できます

ヨコ



ウラ面
(白面)

ウラ面
(白面)

募集要項

テーマ:平戸の大仏

応募資格:熊谷市在住の小学生以上の方

募集期間:2023年7月25日(火)~9月4日(月)

はがき:郵便はがきのウラ面(白面)に絵の具や色えんぴつ、クレヨンなどで絵を描いてください。白面のタテヨコは自由です。久下小学校・佐谷田小学校・熊谷東小学校在学の児童の方は、はがきサイズ(100×148mm程度)の用紙でも代用可能です。オモテ面(宛名面)については以下の応募先に案内がありますので、ご確認ください。

応募先:

◆久下小学校・佐谷田小学校・熊谷東小学校在学の児童の方

オモテ面(宛名面)に①作品名②氏名③学校名④学年⑤クラスの5点を記載し、応募期間内に担任の先生へ提出してください。

◆上記以外の児童および一般の方

オモテ面(宛名面)に①作品名②氏名③学校名(小・中・高生のみ)④学年(小・中・高生のみ)⑤連絡可能なメールアドレス(小・中学生のみ)を記載し、

〒360-0015埼玉県熊谷市肥塚887-6 山川会計事務所内源宗寺本堂保存修理委員会事務局宛に郵送してください。

作品展示・表彰:すべての応募作品を展示します。小・中学生の応募作品のみ源宗寺護持会・源宗寺本堂保存修理委員会・立正大学原ゼミおよび秋田ゼミにより優秀賞を選定し、表彰を行います。

応募作品の展示および優秀作品の表彰式は以下の日程・時間で行います。

- はがきに記載された個人情報(住所、電話番号など)は絵はがきコンクールに関する連絡(入賞の連絡など)以外には使用いたしません。作品展示・表彰式では作品名・学校名・学年・氏名を合わせて展示いたします。
- 応募者は絵はがきコンクールの展示を承諾するものとします。また、ぜひ表彰式へもご参加ください。
- 応募作品は源宗寺護持会・源宗寺本堂保存修理委員会・立正大学原ゼミおよび秋田ゼミにより選考を行い、優秀賞を選定します。選定作品のいくつかをもとに絵はがきを作成し平戸の大仏等事業にご寄付いただいた方にお渡しいたします。著作権の委員会への帰属と、こちらの事業にご賛同いただける方のみご応募ください。

作品展示:2023年10月1日(日)10:00~16:00(源宗寺 予定)

表彰式:2023年10月1日(日)11:00~11:30(源宗寺 予定)

◆平戸の大仏が安置されている源宗寺では、毎月第1・第3日曜日の午前「一般公開」が行われています。

8月は第3日曜日の20日10時~正午までが一般公開日となり、平戸の大仏を間近に見ることができる機会となります。ぜひ、一般公開日に平戸の大仏を見ながら絵をお描きください。

アクセス

◆熊谷市ゆうゆうバス グライダー号

●熊谷駅南口 → 源宗寺入口
約18分間の乗車

●妻沼行政センター → 源宗寺入口
約48分間の乗車

○源宗寺入口(バス停)から
源宗寺まで徒歩で約6分

◆徒歩のみ

熊谷駅北口より源宗寺まで約30分

